

# DIN 58141-4:2009-06 (D)

## Prüfung von faseroptischen Elementen - Teil 4: Bestimmung von Durchmessern und Dicken von Lichtleitfasern

---

<b>Inhalt</b>		<b>Seite</b>
<b>1</b>	<b>Anwendungsbereich .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Kurzbeschreibung des Verfahrens .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Bezeichnung des Verfahrens .....</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Messunsicherheit des Verfahrens .....</b>	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>Prüfgeräte und Hilfsmittel .....</b>	<b>4</b>
<b>5.1</b>	<b>Mikroskop.....</b>	<b>4</b>
<b>5.2</b>	<b>Bildverarbeitungssystem (optional) .....</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>Vorbehandlung des Prüflings .....</b>	<b>5</b>
<b>7</b>	<b>Messvorgang .....</b>	<b>5</b>
<b>8</b>	<b>Prüfbericht .....</b>	<b>5</b>